

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟

天合秘【2018】011号

关于批准发布《6英寸碳化硅单晶抛光片》 等三项团体标准的公告

各相关单位：

根据《中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟团体标准管理办法》的相关规定，批准发布《6英寸碳化硅单晶抛光片》、《碳化硅混合模块测试方法》、《4H碳化硅同质外延层厚度的红外反射测量方法》三项团体标准。

上述三项标准自2018年12月6日发布，自2018年12月17日起实施。

现予公告！

附件：《6英寸碳化硅单晶抛光片》等三项团体标准

中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟秘书处

2018年12月6日



附件：

《6 英寸碳化硅单晶抛光片》等三项团体标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期
1	T/IAWBS 005-2018	6 英寸碳化硅单晶抛光片	2018 年 12 月 6 日	2018 年 12 月 17 日
2	T/IAWBS 006-2018	碳化硅混合模块测试方法	2018 年 12 月 6 日	2018 年 12 月 17 日
3	T/IAWBS 007-2018	4H 碳化硅同质外延层厚度的红外反射测量方法	2018 年 12 月 6 日	2018 年 12 月 17 日